SHEATHING STRUCTURE OF TWO-TERMINAL SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUB. NO.: 01-228138 [JP 1228138 A]
PUBLISHED: September 12, 1989 (19890912)
INVENTOR(s): NOMURA TOSHIHIRO

APPLICANT(s): FUJI ELECTRIC CO LTD [000523] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) .: 63-053795 [JP 8853795] APPL NO.: FILED: March 09, 1988 (19880309) INTL CLASS: [4] H01L-021/52; H01L-023/04

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 857, Vol. 13, No. 551, Pg. 18,

December 08, 1989 (19891208)

ABSTRACT

PURPOSE: To form the structure for the title element into such a free form that the plane of the structure is a square or the like other than a circular form and to contrive the improvement of a space factor at the time of incorporation of the element into a device by a method wherein a flexible or elastic insulating resin is used instead of a metallic bellows.

CONSTITUTION: In an element of a flat type structure for dealing with a large capacity, two sheets of metal plates 12 and 14, which respectively come into contact to an anode and a cathode of a semiconductor element 10, are constituted of a metallic material having a thermal expansion coefficient close to that of the element 10 for inhibiting the effect of a thermal stress due to heat generation at the time of operation of a large current. A flexible or elastic material is used as an insulating resin 16 sealing the peripheral part between the plates 12 and 14. Accordingly, as upper and lower flexures due to a pressure welding force F at the time of assembly of the element of a flat type structure can be absorbed effectively, a metallic bellows 8 can be omitted. Thereby, the manufacture of the element of a square flat type structure becomes possible and a space factor at the time of incorporation of the element into a device is improved.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@公開特許公報(A)

平1-228138

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

四公阴 平成1年(1989)9月12日

H 01 L 21/52 23/04 J-8728-5F R-6412-5F

審査請求 未請求、請求項の数 1 (全4頁)

②発明の名称

二端子半導体素子の外装構造

到持 頭 昭63-53795

20出 頭 昭63(1988)3月9日

@発明者 野村

年 弘

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電景株式会

社内

⑪出 願 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

の代理人 弁理士 浜田 冶雄

明和田田

1. 現明の名称

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 二端子半導体素子を2枚の金属板で挟持し、 これら金属板間の周囲器を可換性または弾力 性のめる絶縁樹間で封止したことを特徴とす る二端子半導体素子の外装構造。
- 3、 発明の詳細な説明
 - [産業上の利用分野]

本見明は、ダイオードやサージ吸収器等の非確形果子である二編子半均体系子の外接構造に繰り、特に大容量の半導体系子として使用される平形構造からなる鬼子の外接構造に関する。

【従来の技術】

一収に、ダイオード等の二端子半導体集子の外接構造として、大容量の菓子では平形、中容量の菓子ではスタッド形、小容量の菓子では到りード総付きのチューブラ形容の構造

が知られている。

従来、平形構造からなる条子は、第3 図に示すように構成されるのが一般的である。この平形構造からなる条子の外径は、一般に同意形をしており、その内部の半期体系子も同形である。第3 図において、2 図で列1 は半場体系子、2、4 は金国板、3。5 は電域のつば、7 は絶域内、8 は金属のペローズ、9 は気体対入個限をそれぞれ示す。



計刷平1-228138(2)

5 と半波体点子 1 との間の然の力を観視する 動きもあり、これにより平形構造からなる系 子の信頼性を超めている。

[兄明が解決しようとする課題]

しかしながら、前述した従来の平形は造からなる素子の外装偶強によれば、肌立て時の 氏接力下による上下のたわみを吸収するため に金銭のペローズ8が存在することから、外 形が円形となり、この平形構造からなる君子を長君に相込む時にたとえ接して選に並べても空風が生じ、占稿事(スペースファクタ)が良くならないという同題があった。

また、知3日でも明らかなように、従来の 系子は半内は系子1以外の西出数が多く、こ のため製造コストの低級が対しく内質となる 対点があった。

さらに、半導体数子1の厚さに比べて、平 形構造からなる双子全体の厚さがかなり取く なるという問題もあった。

徒って、本理用の目的は、装置組込み時の 占積率を改善し、使用部品は改も少なくして 女師に製造できると共に、厚さの薄い大が流 に選した平形構造の二端子半導体素子の外に 構造を提供するにある。

[理照を解説するための手段]

本 見明に 係る 二 切 子 半 切 体 系 子 の 外 袋 段 道は、 二 切 子 半 時 体 素 子 を 2 枚 の 金 風 板 で 快 時 し、 こ れ ら 金 騒 板 間 の 周 四 郡 を 可 検 性 又 は 弾

力性のある絶疑樹脂で対止することを特徴とする。

[作用]

本程明に係る二類子半導体系子の外接構造によれば、金額ペローズの代りに可慎性または弾力性のある絶縁制限を使用することにより、系子制立時の圧接力の吸収を行効に達成すると共に、調電板の支持体および封止体としての気能も行する。

これにより、平形構造からなる来子(以下、 平形構造系子と呼ぶ)を構成する都品減效が 従来に比べて大幅に開発できる上に、 絶縁樹 型は方形等の円形以外の形状を金属ペローズ に比べて自由には用できるので、平形構造来 子を検査に組込む時の占額率も改善すること ができる。

さらに、収収が出版が少なく、しかも比較 的関切な報道であるため、素子全体の厚さを オくすることも可能となる。

[文施例]

次に、本見明に係る二端子半導体系子の外 装置の実施例につき、域付関値を参照しな がら以下詳細に説明する。

第1回は、本尺明の一支援例である平形開 近京子を示す断面的であり、第2回は平面四 である。

第1 図において、参照符号1 0 は準券体系子を示し、この基子1 0 は従来と阿様のものであるが、本文施例では第2 例に示すように平面矩形状に構成することができる。

しかるに、本実施別においては、前記半導体系子10を2枚の金銭返12、14で決局し、これら金銭返12、14の間の周間なを可負性または何力性のある地球出際16で目止した構成からなる。

そこで、311 別における半均は A 子 1 0 を グイオードと仮定すると、 全以仮 1 2 の上値 がアノード (人) 場子となり、 全以仮 1 4 の 下面がカソード (人) 場子となる。この場合、



大百日を囚う平形別立案子においては、大電 次の作列の民意によるため方の影響を取りす るため、半月体案子10のアノードとカソー ドにそれぞれ接している2枚の金属板12、 14は、過配弧係及が半分体案子10の無限 低係及と近い金田切用では成する。別えば、 半月体素子10をシリコンとすれば、単結局: シリコンの口配弧係及、4、2×10⁻⁶/で に近いち、1×10⁻⁶/での口配弧係及を打 するモリンデン板が金属板12、14として) 好力に用いられる。

また、金銭板12、14回の周囲体を対止している地球出版16としては可以性または 列力性のある材料を用いることにより、平形 構造末子の和立て時における圧慢力ドによる 上下のたわみを有効に吸収することができる。 このため、健来の平形構造素子で用いた金組 ペローズ8を省略することができる。

、 従って金属ペローズを用いないので形状に 対するNRもなくなり、別2図にて示すよう な正方形の平形は弦楽子の製作が可能となり、 受到への組込み時の占領本も改善される。さらに、金田板12、144外部等体と接触を指する。 電板として使用することが可能であるが少なり、 平形調査案子としての構成は最大のであるが少ない。 でり、コストの低減と共は明らかでものである。 に通した構造となることは明らかでものである。 なわち、本実施例によれば、現本での平形になっている。 を対する調成が配としての電子における関係があるとは明ら、をはのつばら、絶数日7、金田へのかははないであるとはいまり大幅ながはない。 全て弾力性のある絶縁は関16のみははなのですることができ、これにより大幅ながは点なのがはのあるにより大幅ながはない。

以上、本及明の好選な実施別について規則したが、本及明において平形限監察子の単語ではは前記実施別の正方形に限定されるのではなく、長方形での組込まれる装置の気状ではじた形状とすることも可能であり、その他本及明の日神を逸歌しない発明内によってはなのな計変更をなし得ることは勿論である。

(元明の効果)

前法した実施例から明らかなように、本見明によれば、大谷頃の平形構造業子をは成ける既に二端子半導体第子を2枚の金可原性または外力性のある地球例節で封止することがでは、以来用いられていた金はペローズがの白地ではなるので、平面が方形がの円形以外の白地半を改善することができる。

そして、可良性または弾力性のある地球は 間を用い、金属板を外部導体と独する環境と して用いることにより、使用部品数が大幅に に関連され、製造コストを低減することができ る。

さらに、部品数が少なくなり、比較的無印 な研究となるために、 点子全体の見さがおく できるばかりでなく、平画的にも小形化でき、 最初への組込み料の体操で見た占根率も向上 させることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1日以上本代明に係る二切子半時は太子の外接機造の一変施例を示す所通知、第2回以第1日に示す二切子半時は東子の平面内、第3回は従来の平形例近常子のは成を示す所面とある。

1、10…半導体票子

2、4、12、14…金属板

3 -- アノード 厄 括 (A)

5 … カソード 従権 (K)

6…食民のつば

7 … 始 报 约

8 … 金銭のベローズ

9 … 気体対入関係

18--- 地段出頭

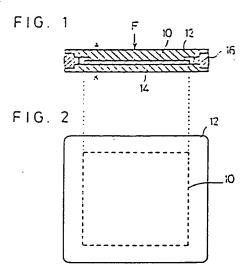
F···压振力

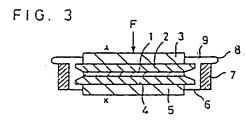
特許出額人 出額人代理人 KIRKERTER TER



-1.71 -







THIS PAGE BLANK (USPTO)